

期刊信息

篇名	Studies of the composition, tribology, and wetting behavior of silicon nitride films formed by pulsed reactive closed-field unbalanced magnetron sputtering
语种	英文
撰写或编译	
作者	Zh.Q. Yao,P. Yang,N. Huang,J. Wang,F. Wen,Y.X. Leng
第一作者单位	
刊物名称	Nuclear Instruments and Methods in Physics Research B,
页面	xx (2005)xxx-xxx (已收
出版日期	2005年 月 日
文章标识(ISSN)	
相关项目	Si(C)-N系薄膜的血液接触活化机理及抗凝血优化